# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-071434

(43) Date of publication of application: 04.03.2004

(51)Int.Cl.

H01J 11/02 C09K 11/00 C09K 11/02 // CO9K 11/59 CO9K 11/64 C09K 11/78

(21)Application number: 2002-230922

(71)Applicant: KONICA MINOLTA HOLDINGS INC

(22)Date of filing:

08.08.2002

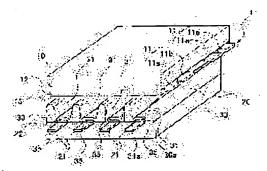
(72)Inventor: ITO SATOSHI

**FURUSAWA NAOKO** OKADA HISAHIRO HOSHINO HIDEKI

(54) PLASMA DISPLAY PANEL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-definition plasma display panel capable of maintaining brightness almost constant even after a long time of use. SOLUTION: With the plasma display panel 1 provided with two boards 10, 20 set in opposition with a given interval, partition walls 30 partitioning spaces between the boards 10, 20 in the plural number, discharge cells 31 formed by being surrounded with the partition walls 30 and the boards 10, 20, and phosphor layers 35 fitted inside the discharge cells 31, an average particle size of phosphors constituting the phosphor layers 35 is to be 0.01 to 1.0 . m, and an area ratio of the phosphor layers. 35 in the discharge cells 31 is to be 10 t0 40 area percent.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

08.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of

04.10.2005

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(全 18 頁)

国際調查報告

(19) 日本国特許厅(JP)

# (12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-71434 (P2004-71434A)

(43) 公開日 平成16年3月4日(2004.3.4)

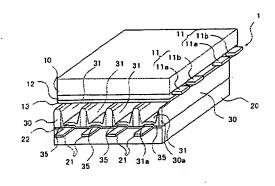
						•
(51) Int. Cl. 7		FI		テーマコード(参考)		
	/02	HO1 J	11/02	<b>B</b> .	4H001	
	/00	CO9K	11/00	С	5C040	
	/02	CO9K	11/02	Z		
	/59	<u>C</u> 09K	11/59	CPR		
	/64	CO9K	11/64	CPM		
		審査請	求 有 請	求項の数 6 OL	(全 25 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号 (22) 出願日		特願2002-230922 (P2002-230922) 平成14年8月8日 (2002.8.8)	(71) 出願 (74) 代理 (72) 発明 (72) 発明 (72) 発明	コ東0090033 100090033 100090033 100090033 100090033 100090033 100090003 100090000000000	さくら町1番地	6番1号 コニカ株式 コニカ株式
				会社内	さくら町1番地	コニカ株式
					最	終頁に続く

## (54) 【発明の名称】プラズマディスプレイパネル

## (57)【要約】

【課題】長時間使用しても輝度をほぼ一定に維持することのできる高精細なプラズマディスプレイパネルを提供する。

【解決手段】所定間隔をあけて対向配置された 2 枚の基板 1 0、 2 0と、基板 1 0, 2 0間の空間を複数に区画する隔壁 3 0と、隔壁 3 0と基板 1 0、 2 0とに囲まれて形成された放電セル 3 1と、放電セル 3 1の内側に設けられた蛍光体層 3 5とを備えたプラズマディスプレイパネル 1 において、蛍光体層 3 5を構成する蛍光体の平均粒径は 0. 0 1  $\sim$  1. 0  $\mu$  mであり、蛍光体層 3 5が前記放電セル 3 1 中に占める体積の割合を 1 0  $\sim$  4 0 体積% とした。



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

所定間隔をあけて対向配置された2枚の基板と、基板間に設けられて基板間の空間を複数に区画する隔壁と、前記隔壁と基板とに囲まれて形成された放電セルと、前記放電セルの内側に設けられた蛍光体層とを備えたプラズマディスプレイパネルにおいて、

前記蛍光体層を構成する蛍光体の平均粒径は0.01~1.0μmであり、前記蛍光体層が前記放電セル中に占める体積の割合は10~40体積%であることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

## 【請求項2】

請求項1に記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、

前記蛍光体層が放電セル中に占める体積の割合は10~30体積%であることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

## 【請求項3】

請求項1又は2に記載のプラズマディスプレイパネルに おいて、

前記放電セルの内側に面する隔壁表面と一方の基板表面 とを蛍光体層で被覆可能な蛍光体層被覆可能面とすると き、

前記蛍光体層を構成する蛍光体の量が、前記蛍光体層被 覆可能面の単位面積あたりにつき  $20 \text{ g/m}^2$  以上、  $100 \text{ g/m}^2$  以下であることを特徴とするプラズマディ スプレイパネル。

## 【請求項4】

所定間隔をあけて対向配置された2枚の基板と、基板間に設けられて基板間の空間を複数に区画する隔壁と、前記隔壁と基板とに囲まれて形成された放電セルと、前記放電セルの内側に設けられた蛍光体層とを備えたプラズマディスプレイパネルにおいて、

前記蛍光体層を構成する蛍光体の平均粒径は0.01~1.0μmであり、前記前記蛍光体層中に前記蛍光体が 占める体積の割合は30~80体積%であることを特徴 とするプラズマディスプレイパネル。

## 【請求項5】

請求項4に記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、

前記蛍光体層中に前記蛍光体が占める体積の割合は40~80体積%であることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

## 【請求項6】

請求項1~5のいずれか一項に記載のプラズマディスプ レイパネルにおいて、

前記蛍光体は、蛍光体原料を液相中で反応させる液相合成法により製造されたことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば、テレビ受像機などの画像表示に用いられるプラズマディスプレイパネル表示装置に関し、特に、紫外線により励起されて発光する蛍光体層を有する プラズマディスプレイパネル装置に関する。

## [0002]

#### 【従来の技術】

プラズマディスプレイパネル(以下、PDPと略記する)は、電極を備えた2枚のガラス基板と、基板間に設けられた隔壁によって形成される多数の微少放電空間(以下、セルという)とを有している。各セルを囲む隔壁の側面とセルの底面とには、赤(R)、緑(G)、青(B)等に発光する蛍光体が塗布され、Xe、Ne等を主成分とする放電ガスが封入されている。電極間に電圧を印加して選択的に放電させると紫外線が発生し、蛍光体が励起されて発光し、所望の情報を表示することができる。

#### [0003]

 一般的に、PDPに使用される蛍光体の粒径は2~10 μm程度であり、固相合成法により主として製造されている。固相合成法とは蛍光体母体を構成する元素を含む化合物と付活剤元素を含む化合物を所定量混合し、所定の温度で焼成して固相間反応により蛍光体を得る方法である。

#### [0004]

#### 【発明が解決しようとする課題】

近年、PDPは高精細化の傾向にあり、これに伴って、セルも微細化されている。しかしながら、セルが微細化すると、セル内に塗布可能な蛍光体付量が減少し、発光に関与する蛍光体の量そのものが減少する。さらに、セルの微細化により放電空間も狭められ、蛍光体を励起するために十分な紫外線を発生することができない。このため、輝度が低下する。そこで、プラズマ放電を維持するために印加する電圧を高くして、紫外線の発生量を増加させて輝度を向上することが行われる。

## [0005]

ところで、従来の固相合成法では、固相間反応と粉砕工程とを繰り返し行いながら所望の粒径の蛍光体を製造している。しかし、粉砕工程では、蛍光体粒子には応力が加えられ、結晶格子中に格子欠陥が生じる恐れがあった。上記のように、プラズマ放電時の印加電圧を高くすると、放電空間内で生じるイオン濃度が高くなり、蛍光体はイオン衝撃にさらされやすくなる。蛍光体がイオン衝撃を受けると、結晶性が低下し、発光効率が低下する(これを蛍光体の劣化という)。結晶格子中に格子欠陥がある蛍光体は、格子欠陥がないものと比べると、劣化しやい。このため、従来では、プラズマ放電を継続すると、時間とともに蛍光体が劣化していき、それに伴って50 輝度も低下していくという問題が生じていた。

OF THE OBJECT OF

本発明の課題は、蛍光体の劣化を防止し、それにより、 長時間使用しても、輝度をほぼ一定に維持することので きる高精細なプラズマパネルディスプレイを提供するこ とである。

#### [0006]

## 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、 所定間隔をあけて対向配置された2枚の基板と、基板間 に設けられて基板間の空間を複数に区画する隔壁と、前 記隔壁と基板とに囲まれて形成された放電セルと、前記 放電セルの内側に設けられた蛍光体層とを備えたプラズ マディスプレイパネルにおいて、前記蛍光体層を構成す る蛍光体の平均粒径は0.01~1.0μmであり、前 記蛍光体層が前記放電セル中に占める体積の割合は10 ~40体積%であることを特徴とする。

#### [0007]

ここで、蛍光体の平均粒径は、電子顕微鏡(例えば、日 立製作所(株)製、S-900等)を用いて、蛍光体層 中の蛍光体粒子300個の平均粒径を測定した平均値を いう。また、ここでいう粒径とは、蛍光体粒子が立方体 20 ほぼ一定に維持することができる。 あるいは八面体の所謂正常晶の場合には、蛍光体粒子の 稜の長さを言う。正常晶でない場合、例えば蛍光体粒子 が球状、棒状あるいは平板状粒子の場合には、蛍光体粒 子の体積と同等な球を考えた時の直径をいう。

## [0008]

請求項1に記載の発明によれば、放電セル中に占める蛍 光体層の割合が10~40体積%であるので、放電セル 中に占める放電空間の割合は90~60体積%となる。 このため、放電セルが微細化しても放電空間が確保され ているので、蛍光体を励起するのに十分な紫外線を発生 30 することができる。したがって、輝度を確保するため に、放電維持電圧を高くする必要がない。

#### [0009]

また、従来では平均粒径が2~10μmの蛍光体を用い て蛍光体層を構成していたのに対して、本発明では平均 粒径が0.01~1.0μmの極めて微粒の蛍光体から 蛍光体層を構成している。通常、放電時に放電セル内で 発生する紫外線は、蛍光体の表面付近、例えば100n m程度しか進入しない。このため、例えば、2μmの蛍 光体の場合、蛍光体粒子の体積に対して、発光に寄与し ている部分の体積は18%程度に過ぎなかった。したが って、本発明のように、蛍光体を微粒化することによっ て、蛍光体粒子中の発光に寄与する体積の割合を増加す ることができる。これにより、従来よりも効率よく紫外 線を受光して発光強度を向上することができる。

## [0010]

以上より、放電セルが微細化した高精細なPDPにおい ても、従来に比べると輝度を向上することができる。逆 に言えば、従来と同程度の輝度を達成するためには、プ ラズマ放電を維持するために印加する電圧を低減するこ とができる。よって、プラズマ放電時に放電セル中で生 じるイオンの濃度を減少することができ、蛍光体がイオ ン衝撃にさらされて劣化するのを防ぐことができる。そ の結果、PDPを長時間継続して使用しても輝度をほぼ 一定に維持することができる。

## [0011]

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のプラズマデ ィスプレイパネルにおいて、前記蛍光体層が放電セル中 に占める体積の割合は10~30体積%であることを特 徴とする。

## [0012]

請求項2に記載の発明によれば、蛍光体層が放電セル中 に占める体積の割合が10~30%であるので、プラズ マ放電時の放電空間の割合を90~70%も確保するこ とができ、蛍光体を励起するための紫外線をより十分に 発生することができ、輝度をさらに向上することができ る。それにより、従来と同程度の輝度を達成するために 必要な電圧をより低減することができる。よって、蛍光 体の劣化を防止して、PDPを長時間使用しても輝度を

#### [0013]

請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載のプラ ズマディスプレイパネルにおいて、前記放電セルの内側 に面する隔壁表面と一方の基板表面とを蛍光体層で被覆 可能な蛍光体層被覆可能面とするとき、前記蛍光体層を 構成する蛍光体の量が、前記蛍光体層被覆可能面の単位 面積あたりにつき20g/m<sup>2</sup>以上、100g/m<sup>2</sup>以 下であることを特徴とするプラズマディスプレイパネ

## [0014]

請求項3に記載の発明によれば、平均粒径が0.01~ 0 μ mの微粒子の蛍光体を蛍光体被覆可能面の単位 面積あたりにつき、20g/m<sup>2</sup>以上、100g/m<sup>2</sup> 以下の範囲で用いることにより、蛍光体層が放電セル中 に占める体積の割合を10~40体積%にすることがで きる。

## [0015]

請求項4に記載の発明は、所定間隔をあけて対向配置さ れた2枚の基板と、基板間に設けられて基板間の空間を 複数に区画する隔壁と、前記隔壁と基板とに囲まれて形 成された放電セルと、前記放電セルの内側に設けられた 蛍光体層とを備えたプラズマディスプレイパネルにおい て、前記蛍光体層を構成する蛍光体の平均粒径は0.0 1~1. 0μmであり、前記前記蛍光体層中に前記蛍光 体が占める体積の割合は30~80体積%であることを 特徴とする。

## [0016]

請求項4に記載の発明によれば、平均粒径が0.01~ 1. 0 μ mの蛍光体を用いて蛍光体層を構成しているの で、蛍光体層中に蛍光体を効率よく充填することができ

る。一方、従来は、平均粒径が2~10μmの蛍光体を 用いていたので、蛍光体層中に蛍光体を充填する際に、 大きな間隙が生じたり、粒径にバラツキがあると不定形 状の隙間が生じるおそれがあった。このため、蛍光体層 中に蛍光体が占める体積の割合を30~80体積%とす るのは困難であり、必要な蛍光体量を確保するために は、放電セル中の蛍光体層が占める体積の割合を大きく する必要があった。しかしながら、本発明では、微粒子 の蛍光体を用いて、効率よく蛍光体層中に充填できるの で、放電セル中に占める蛍光体層の体積の割合を減少す ることができ、放電空間を従来に比べて広くすることが できる。よって、輝度を向上することができる。

## [0017]

また、本発明では平均粒径が0.01~1.0μmの極 めて微粒子の蛍光体から蛍光体層を構成している。放電 セル内で発生する紫外線は、上記したように、通常、蛍 光体粒子の表面付近までしか進入しないため、蛍光体を 微粒化することにより、紫外線を効率よく受光して発光 量を向上することができる。

## [0018]

以上より、高精細なPDPであっても従来と同程度の輝 度を達成するために必要な印加電圧を低減することがで きるので、プラズマ放電時に放電セル中で生じるイオン の濃度を低減し、蛍光体がイオン衝撃を受けにくくな る。よって、PDPを長時間継続して使用しても輝度を ほぼ一定に維持することができる。

## [0019]

請求項5に記載の発明は、請求項4に記載のプラズマデ ィスプレイパネルにおいて、前記蛍光体層中に前記蛍光 体が占める体積の割合は40~80体積%であることを 特徴とする。

## [0020]

請求項5に記載の発明によれば、蛍光体層中に蛍光体が 占める体積の割合は40~80体積%であるので、蛍光 体層にさらに効率的に蛍光体が充填されている。このた め、より放電空間を広く保つことができ、輝度を向上す ることができる。その結果、放電維持に要する電圧を低 くすることができ、蛍光体をイオン衝撃にさらされにく くし、PDPの長時間の使用による輝度劣化を防ぐこと ができる。

## [0021]

請求項6に記載の発明は、請求項1~5のいずれか一項 に記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、前記蛍 光体は、蛍光体原料を液相中で反応させる液相合成法に より製造されたことを特徴とする。

## [0022]

請求項6に記載の発明によれば、従来の固相間反応を行 う固相合成法とは異なり、蛍光体原料を液相中で反応さ せる液相合成法により蛍光体を製造するので、反応は蛍 光体を構成する元素イオン間で行われる。このため、化 50 以下、図面を参照しながら本発明に係るプラズマディス

学量論的に高純度な蛍光体が得やすく、発光効率と収率 を高めることができる。

## [0023]

また、従来の固相合成法では、固相間反応と粉砕工程と を繰り返し行いながら蛍光体を製造していたため、得ら れた蛍光体の粒径は比較的大きく2~10μm程度であ った。一方、液相合成法では、上記のように液相中で反 応を行うため、蛍光体の平均粒径や粒子形状、粒子径分 布、発光特性等をより精密に制御することができ、本発 明の平均粒径 0.01~1.0 μmの粒子を狭い粒径分 布で得ることができる。このため、蛍光体粒子中の発光 に寄与する体積の割合を増加して、紫外線を効率よく受 光して、蛍光体の発光効率を高めることができる。

## [0024]

さらに、液相合成法では、粒径が小さく、粒径分布が狭 い蛍光体を得ることができるので、蛍光体層中に蛍光体 を効率よく充填することができる。一方、固相合成法に より得られた蛍光体では、上記のように粉砕工程により 粉砕されるので多面体となる可能性が高く、粒径分布も 広くなっていた。このため、蛍光体層を形成しても層内 に不定形状の隙間が生じる恐れがあり、効率的に蛍光体 を充填することができなかった。このため、同じ量(質 量)の蛍光体を使用しても、液相合成法により製造した 蛍光体を使用することにより、放電セル中に蛍光体層が 占める体積の割合を減少することができる。これによ り、放電空間を拡大し、輝度が向上できる。

## [0025]

さらに、固相合成法では、粉砕工程により蛍光体に応力 が加わると、蛍光体の結晶格子中に格子欠陥が生じる恐 れがあった。蛍光体中の格子欠陥は、プラズマ放電によ りセル内で発生する紫外線の波長(147nm)を吸収 し、発光中心の励起を阻害する。このため、輝度低下に つながる恐れがあった。しかし、上述の通り、液相合成 法では、粉砕工程等がなく、格子欠陥が生じる恐れがな いので、発光効率の高い蛍光体を得ることができる。

## [0026]

さらに、上記のように、蛍光体の結晶格子中に格子欠陥 があると、イオン衝撃を受けると格子欠陥を起点として 結晶性が低下しやすく、格子欠陥のない蛍光体に比べる 40 と劣化しやすくなる。つまり、同じ印加電圧であって も、固相合成法で製造した蛍光体では劣化しやすく、液 相合成法で製造した蛍光体は劣化しにくい。

## [0027]

以上より、液相合成法により製造された蛍光体を用いる ことにより、輝度を向上し、蛍光体が劣化しにくくなる ので、PDPを長時間使用しても、蛍光体の劣化を確実 に防止できる。

## [0028]

## 【発明の実施の形態】

プレイパネルについて詳細に説明する。

本発明のプラズマディスプレイパネル(PDP)は、電 極が設けられた2枚の基板と、基板間に設けられた隔壁 によって区画される多数の微少放電空間(以下、放電セ ルという)とを有している。放電セルの内側には蛍光体 層が設けられている。PDPは、この放電セル内でプラ ズマ放電を発生させ、それにより蛍光体から可視光を発 光させる。そして、その可視光を表示側に配置される基 板を透過させて、ディスプレイ画面上に種々の情報表示 を行う。本発明ではこの蛍光体層を構成する蛍光体の平 均粒径を0.01~1.0μmとし、前記放電セル中に 占める前記蛍光体層の割合を10~40体積%とした。

まず、本発明におけるPDPの構成例を図1~図4を参 照して説明する。

PDPには、電極の構造および動作モードから、直流電 圧を印加するDC型と、交流電圧を印加するAC型とに 大別できる。本発明のPDPはいずれのタイプであって もよいが、図1にはAC型のPDP1を示した。

## [0030]

図1に示す2枚の基板10、20のうち、一方は表示側 に配置される前面板10であり、他方は背面側に配置さ れる背面板20である。前面板10と背面板20は、こ の基板10、20間に設けられる隔壁30によって所定 間隔をあけて対向配置されている。

## [0031]

まず、前面板10側の構成について説明する。 前面板10は、例えばソーダライムガラス等の可視光を 透過する材料から形成することができる。前面板10 の、背面板20に対向する対向面には、図1に示すよう

に、電極11、誘電体層12、保護層等が備えられてい る。

## [0032]

前面板10に設けられた電極11は、1組の走査電極1 1 a と維持電極 1 1 b とからなり、それぞれの電極 1 1 a、11bは帯状に形成されている。走査電極11aと 維持電極11bは所定の放電ギャップをあけて設けられ ている。蛍光体を発光させるためのプラズマ放電は、こ れらの走査電極llaと維持電極llbとの間の面放電 により行われる。

## [0033]

電極11は、図2に示すように、前面板10の端10c から端10 dまで連続して横切るように設けられ、互い に所定間隔をあけて規則正しく配置されている。各電極 11はそれぞれパネル駆動回路15に接続されており、 所望の電極11に電圧を印加することができる。

## [0034]

図1に示すように、これらの電極11が配された前面板 10の表面全体を覆うように、誘電体層12が設けられ 系低融点ガラスから形成されることが多い。この他に、 ビスマス系低融点ガラス、あるいは鉛系低融点ガラスと ビスマス系低融点ガラスの積層物等で誘電体層12を形

成しても良い。 [0035]

誘電体層12の表面は保護層13により全体的に覆われ ている。保護層13は、酸化マグネシウム(MgO)か らなる薄層が好ましい。

## [0036]

次に、背面板20側の構成について説明する。

背面板20は前面板10と略同一のサイズに形成されて おり、前面板10と同様にソーダライムガラス等から形 成することができる。背面板20の前面板10と対向す る面には、複数のデータ電極21、誘電体層22、隔壁 30等が備えられている。

## [0037]

データ電極21は、前記電極11と同様に帯状に形成さ れており、所定間隔毎に設けられている。データ電極2 1の両側には前記隔壁30が設けられている。データ電 20 極21は、図2に示すように、背面板20の中央部24 で、分割されており、それぞれがパネル駆動回路25 a、25bに接続されている。このパネル駆動回路25 により、所望の電極21に電圧を印加することができ る。

## [0038]

30

図1に示すように、背面板20のデータ電極21が配さ れた表面全体は誘電体層22により覆われている。誘電 体層22は、誘電体層12と同様に、鉛系低融点ガラス や、ビスマス系低融点ガラス、あるいは鉛系低融点ガラ スとビスマス系低融点ガラスの積層物等から構成するこ とができる。さらに、これらの誘電物質にTiO2粒子 を混合し、可視光反射層としての働きも兼ねるようにす ると好ましい。誘電体層22をこのように可視光反射層 としても機能させると、蛍光体層35からの背面板20 側に発光しても、これを前面板10側に反射して、前面 板10を透過する光を増やし、輝度を向上させることが できる。

## [0039]

上記の誘電体層22の上面には隔壁30が背面板20側 40 から前面板10側に突出するように設けられている。隔 壁30は基板10、20間の空間を所定形状に複数区画 して、前述したように放電セル31を形成している。隔 壁30は、ガラス材料等の誘電物質から形成される。

## [0040]

放電セル31は、上記のように隔壁30と基板10、2 0とによって囲まれた放電空間であり、放電セル31の 内側に面する隔壁30の側面30aと放電セルの底面3 1 aには、赤(R)、緑(G)、青(B) のいずれかに 発光する蛍光体層35がR、G、Bの順に規則正しく設 ている。誘電体層12は誘電物質からなり、一般に、鉛 50 けられる。放電セル31内部には、希ガスを主体とする

放電ガスが封入されている。放電ガスとしては、特にNeを主放電ガスとし、これに放電により紫外線を発生するXeを混合した混合ガスを用いると好ましい。なお、混合ガスを封入するときの封入圧力は特に限定されるものではないが、例えば、66. '7mPa程度が好ましい。

## [0041]

図1に示した放電セル31は、いわゆるストライプ型のものであり、隔壁30が前記したデータ電極21の両側に設けられ、この隔壁30により平行な溝状に形成されたものである。

ここで、放電セル31と、電極11、21の配置について説明する。

図2に示すように、電極11とデータ電極21は、平面 視において互いに直交し、マトリックス状になってい る。一つの放電セル31内には、電極11とデータ電極 21との交点が多数設けられている。この電極11とデ ータ電極21の交点で選択的に放電させることができ、 これにより所望の情報が表示可能となっている。以下、 一つのセルの体積をセル内の電極の交点の数で分割した セルの空間を最小発光単位という。PDP1では、近接 するR、G、Bの3つの最小発光単位で1画素となる。 【0042】

本発明に係るPDPのセル構造は上記のストライプ型に限定されるものではなく、例えば図3に示すように格子状に隔壁40を設けて略矩形状の放電セル41を形成した格子型のものでもよい。この場合、一つの放電セル41の内側に、前面板側に設けられた1組の電極と背面板側に設けられたデータ電極の交点が少なくとも一つ設けられる。

#### [0043]

また、セル構造は、図4に示すように隔壁50をハニカム状に設けたハニカム型のものであってもよい。ハニカム型のセル構造の場合には、略6角形状に隔壁で区切られた繰り返し構造を一つの放電セル51とし、格子型と同様に一つの放電セル51の内側に、前面板側に設けられた1組の電極と背面板側に設けられたデータ電極の交点が少なくとも一つ設けられる。

## [0044]

なお、上記で格子状、ハニカム状というのは、それぞれ 40 背面板の基板面を水平に配置したときの平面視における 形状を指す。

#### [0045]

次に、蛍光体層について説明する。

蛍光体層が放電セル内に占める割合は、上記した通り、 10~40%であり、より好ましくは、10~30%で あり、さらに好ましくは10~20%である。

## [0046]

ここで、放電セル中に占める蛍光体層の体積の割合は、 例えば、電子顕微鏡(日立製作所(株)製S-900) を用いて、放電セルの断面を直接観察することにより求 めることができる。

## [0047]

放電セル中に占める蛍光体層の割合が10~40体積%であるので、放電セル中に占める放電空間の割合を90~60体積%確保することができ、放電セルが微細化しても、蛍光体を励起するのに十分な紫外線を発生することができる。このため、従来と同程度の輝度を達成するために、プラズマ放電を行うときに印加する電圧を高くする必要がない。

## [0.0.4.8]

本発明の蛍光体層を構成する、蛍光体の平均粒径は、上述したように、 $0.01\sim1.0\mu$ mであるが、より好ましくは $0.01\sim0.5\mu$ mである。

## [0049]

ここで、蛍光体の平均粒径は、電子顕微鏡(例えば、日立製作所(株)製、S-900等)を用いて、蛍光体層中の蛍光体粒子300個の平均粒径を測定した平均値をいう。また、ここでいう粒径とは、蛍光体粒子が立方体あるいは八面体の所謂正常晶の場合には、蛍光体粒子の稜の長さを言う。正常晶でない場合、例えば蛍光体粒子が球状、棒状あるいは平板状粒子の場合には、蛍光体粒子の体積と同等な球を考えた時の直径をいう。

## [0050]

30

従来では平均粒径が 2~10μmの蛍光体を用いて蛍光体層を構成していたのに対して、本発明では平均粒径が 0.01~1.0μmの極めて微粒の蛍光体から蛍光体層を構成している。通常、放電時に放電セル内で発生する紫外線は、蛍光体の表面付近、例えば100nm程としか進入しない。このため、例えば、2μmの蛍光体の場合、蛍光体粒子の体積に対して、発光に寄与している。 3光体粒子の体積に過ぎなかった。したがって、 3分の体積は18%程度に過ぎなかった。したがって、 4分の体積は18%程度に過ぎなかった。したがって、 4分のように、蛍光体の平均粒径を 0.01~1.0μmに微粒化することによって、蛍光体粒子中の発光に寄与する体積の割合を増加することができる。よって、近来よりもで電セル中に蛍光体層が占める体積が同じで来よりもで電セル中に蛍光体を使用することによって、 6分を変よく紫外線を受光して発光効率を向上することができる。

## 0 [0051]

以上のように、放電空間が確保され、蛍光体の発光効率を向上できるので、放電セルが微細化した高精細なPDPにおいても、従来に比べると輝度を向上することができる。このため、従来と同程度の輝度を達成するため印加する電圧を低減することができる。よって、プラズマ放電時に放電セル中で生じるイオンの濃度を減少することができ、蛍光体がイオン衝撃を受けにくくすることができる。その結果、蛍光体の劣化を防止でき、PDPを長時間継続して使用しても輝度をほぼ一定に維持することができる。

## [0052]

また、蛍光体層中に蛍光体が占める割合(以下、蛍光体の充填率という。)は、30%~80%であり、より好ましくは40%~80%である。

11

## [0053]

ここで、充填率は、下記式に従って求めることができる。

蛍光体充填率(%) = |(放電セル中に占める蛍光体の質量(g)/d)/(放電セル中に占める蛍光体層の体積(cm³)|×100

ただし、上記式において、放電セル中に占める蛍光体の 重量は、蛍光体層の作成前後の重量変化を放電セル数で 除して求めた値であり、dは配合された蛍光体の密度 (g/cm³)である。

## [0054]

蛍光体層中の蛍光体の充填率が30~80体積%であるので、従来の30体積%未満の充填率と比較すると、放電セル中に占める蛍光体層の体積の割合を減少することができ、放電空間を広くすることができる。よって、輝度を向上することができる。

## [0055]

また、蛍光体の粒径分布は狭い方が好ましい。具体的には、粒径分布の変動係数が300%以下であることが好ましく、100%以下であることがより好ましく、30%以下が最も好ましい。

## [0056]

ここで、粒径分布の変動係数(粒径分布の広さ)とは、 下記式によって定義される値である。

粒径分布の広さ(変動係数)(%)

= (粒径の標準偏差/粒径の平均値) × 1 0 0 (1)

#### [0057]

粒径分布の狭い蛍光体を用いることによって、蛍光体層中に蛍光体をより効率よく充填することができる。蛍光体の充填率が高い蛍光体層では、単位体積中に含まれる蛍光体量が多くなるので、蛍光体層の発光効率が向上し、輝度を向上することができる。よって、充填率の低いものに比べて、放電維持電圧を低くすることができ、蛍光体の劣化を防止し、長時間PDPを使用しても輝度をほぼ一定に維持することができる。

#### [0058]

上記のように、微粒子で、粒径分布の狭い蛍光体は、従来の固相合成法ではなく、液相合成法によって製造されたものが好ましい。

本発明でいう液相合成法とは、蛍光体の原料となる元素 を含む化合物を液相中で反応させる方法で、具体的には 上記の蛍光体母体を構成する元素を含む溶液と賦活剤元 素を含む溶液を共に混合して蛍光体前駆体を合成する方 法であり、反応晶析法、共沈法、ゾルゲル法など液相中 での反応方法を称して表している。本発明ではこれらの 方法を適宜選択して蛍光体を製造することが可能である。

## [0059]

(7)

液相合成法では、蛍光体原料を液相中で反応させるので、反応は蛍光体を構成する元素イオン間で行われる。このため、化学量論的に高純度な蛍光体が得やすい。一方、従来の固相合成法では、固体間反応であるために、反応しない余剰の不純物や反応によって生ずる副塩等が残留することが往々にして起こり、化学量論的に高純度な蛍光体を得ることで、発光効率と収率を高めることができる。

#### [0060]

また、従来の固相合成法では、固相反応と粉砕工程とを繰り返し行いながら蛍光体を製造していたため、得られた蛍光体の粒径は比較的大きく2~10μm程度であった。一方、液相合成法では、上記のように液相中で反応を行うため、蛍光体の平均粒径や粒子形状、粒子径分布、発光特性等をより精密に制御することができ、平均粒径0.01~1.0μmの粒子を狭い粒径分布で得ることができる。このため、上記のように蛍光体粒子中の発光に寄与する体積の割合を増加して、蛍光体の発光効率を高めることができる。

## [0061]

さらに、液相合成法では、粒径が小さく、粒径分布が狭い蛍光体を得ることができるので、蛍光体層中に蛍光体を効率よく充填することができる。一方、固相合成法により得られた蛍光体では、上記のように粉砕工程により粉砕されるので多面体となる可能性が高く、粒径分布も広くなっていた。このため、蛍光体層を形成しても層内に不定形状の隙間が生じる恐れがあり、効率的に蛍光体を充填することができなかった。このため、同じ量(質量)の蛍光体を使用しても、液相合成法により製造した蛍光体を使用することにより、放電セル中に蛍光体層が占める体積の割合を減少して、放電空間を拡大し、輝度が向上できる。

#### [0062]

また、固相合成法では、粉砕工程により蛍光体に応力が加わると、蛍光体の結晶格子中に格子欠陥が生じる恐れがあった。蛍光体中の格子欠陥は、プラズマ放電によりセル内で発生する紫外線の波長(147nm)を吸収し、発光中心の励起を阻害する。このため、輝度低下につながる恐れがあった。しかし、上述の通り、液相合成法では、蛍光体に応力が加わることがなく、格子欠陥が生じる恐れがないので、発光効率の高い蛍光体を得ることができる。

## [0063]

さらに、蛍光体の結晶格子中に格子欠陥があると、イオン衝撃を受けると格子欠陥を起点として結晶性が低下し 50 やすく、格子欠陥のない蛍光体に比べると劣化しやすく

なる。つまり、同じ印加電圧であっても、固相合成法で 製造した蛍光体では劣化しやすく、液相合成法で製造し た蛍光体は劣化しにくい。

## [0064]

以上より、液相合成法により製造された蛍光体で蛍光体層を構成することにより、輝度が向上し、放電維持電圧を低くすることができる。さらに、蛍光体自体が劣化しにくいので、放電維持電圧が低くなることにより、より確実に蛍光体の劣化を防止することができる。よって、PDPを長時間使用しても輝度をほぼ一定に維持することができる。

## [0065]

液相合成法を利用して蛍光体を製造する工程は、蛍光体原料を混合して蛍光体前駆体を形成する蛍光体前駆体形成工程と、蛍光体前駆体を乾燥する乾燥工程とを有している。乾燥工程後、必要に応じて焼成工程を行う。本発明に係る蛍光体を製造する際には、基本的には乾燥体を製造する際には、基本的には乾燥体を製造することにより、、基本的には乾燥体を増光体が銀でない。とれる場合で被覆された蛍光体を得けいる。しかなり、とも、乾燥工程において蛍光体を削駆体から蛍光体が得いても、とも、乾燥工程において蛍光体前駆体でも蛍光体が得いても、とれる場合がある。その場合には焼成工程を省いてもよい。また、焼成工程後、得られた焼成物を冷却するよい、増光体の表面処理を行う工程等を行ってもよい。また、焼成工程後、現代を力工程等を行ってもよい。また、焼成工程後、機成等の処理により電光体の表したように乾燥、焼成等の処理により蛍光体となる化合物である。

## [0066]

まず、前駆体形成工程について説明する。前駆体形成工 程では、上述したように、反応晶析法、共沈法、ゾルゲ 30 ル法等どのような液相合成法を適用してもよい。例え ば、PDPで一般的に使用されている(Y, Gd)BO 3:Eu³+ (赤色発光蛍光体)、BaMgAl100 17:Eu²+ (青色発光蛍光体) については、後述す る保護コロイドの存在下で反応晶析法又は共沈法により 蛍光体前駆体を形成すると特に好ましい。このように製 造することにより、微粒子でより粒径分布が狭く、発光 強度のより高い蛍光体を得ることができる。また、2n 2 S i O 4 : M n <sup>2 +</sup> (緑色発光蛍光体) については、 シリカ等のケイ素化合物を蛍光体前駆体の母核として用 いる母核法により形成すると好ましい。このように製造 することにより、微粒子でかつ発光強度に優れ、残光時 間の短いものを得ることができる。以下、反応晶析法、 共沈法及び母核法について説明する。

## [0067]

反応晶析法とは、晶析現象を利用して、蛍光体の原料となる元素を含む溶液を混合することによって蛍光体前駆体を合成する方法をいう。晶析現象とは、冷却、蒸発、pH調節、濃縮等による物理的又は化学的な環境の変化、あるいは化学反応によって混合系の状態に変化を生 50

じる場合等に液相中から固相が析出してくる現象を指 オ

14

本発明における反応晶析法による蛍光体前駆体の製造方法は、上記の様な晶析現象発生の誘因となりえる物理 的、化学的操作による製造方法を意味する。

## [0068]

反応晶析法を適用する際の溶媒は反応原料が溶解すれば 何を用いてもよいが、過飽和度制御のしやすさの観点か ら水が好ましい。複数の反応原料を用いる場合は、原料 の添加順序は同時でも異なってもよく、活性によって適 切な順序を適宜組み立てることができる。

#### [0069]

共沈法とは、共沈現象を利用して、蛍光体の原料となる 元素を含む溶液又は分散液を混合し、さらに沈殿剤を添 加することによって、蛍光体前駆体を合成する方法を言 う。共沈現象とは、溶液から沈殿を生じさせたとき、そ の状況では十分な溶解度があり、沈殿しないはずのイオ ンが沈殿に伴われる現象をいう。

## [0070]

母核法とは、蛍光体を構成する少なくとも一つの元素を 含む化合物を母核とし、蛍光体を構成するその他の元素 を母核の周囲に析出させて、蛍光体前駆体を合成する方 法をいう。

#### [0071]

上記したように、2 n 2 S i O 4: M n 2+ 等のケイ酸塩蛍光体からなる緑色蛍光体を得る際には、母核法により前駆体を形成すると好ましい。その場合には、シリカ等のケイ素化合物を蛍光体前駆体の母核とし、これに、焼成することにより緑色蛍光体を構成し得る Z n、M n 等の金属元素を含む溶液とを混合し、さらに必要に応じて沈殿剤を含む溶液を加えると好ましい。このとき、シリカとしては、気相法シリカ、湿式シリカ、コロイダルシリカ等を好ましく使用することができる。

## [0072]

上記の反応晶析法、共沈法及び母核法を含めて、液相合成法で前駆体を合成する場合には、蛍光体の種類により、反応温度、添加速度や添加位置、攪拌条件、pH等、諸物性値を調整すると好ましい。また、蛍光体前駆体の母核を溶液中に分散させるときや反応中に超音波を照射してもよい。平均粒径制御のために保護コロイドや界面活性剤などを添加することも好ましい。原料を添加し終ったら必要に応じて液を濃縮、及び/または熟成することも好ましい態様の1つである。

#### [0073]

添加する保護コロイドの量あるいは添加速度、攪拌条件等を制御し、溶液中の蛍光体前駆体の母核の分散状態等を好ましい状態とすることにより、蛍光体前駆体粒子の粒径や凝集状態を制御し、焼成後の蛍光体の平均粒径を所望の大きさにすることができる。また、蛍光体前駆体の母核としてシリカを用い、共沈法により蛍光体の前駆

体を形成する際には、適宜、分散状態や粒径等が所望の 状態に調整されたコロイダルシリカを用いることによっ ても焼成後の蛍光体の平均粒径を所望の大きさにするこ とができる。

このように、蛍光体の平均粒径を制御することによって て、蛍光体の単位質量あたりに含まれる蛍光体の個数や 表面積を制御することができる。

## [0074]

粒径制御に用いる保護コロイドとしては、天然、人工を 問わず各種高分子化合物を使用することが可能であり、 その中で、特にタンパク質が好ましい。その際、保護コ ロイドの平均分子量は10.000以上が好ましく、1 0,000以上300,000以下がより好ましく、1. .0,000以上30,000以下が特に好ましい。.

## [0075]

タンパク質としては、例えば、ゼラチン、水溶性タンパ ク質、水溶性糖タンパク質が上げられる。具体的には、 アルブミン、卵白アルブミン、カゼイン、大豆タンパ ク、合成タンパク質、遺伝子工学的に合成されたタンパ ク質等がある。中でも、ゼラチンを特に好ましく使用で 20 きる。

#### [0076]

ゼラチンとしては、例えば、石灰処理ゼラチン、酸処理 ゼラチンを挙げることができ、これらを併用してもよ い。更に、これらのゼラチンの加水分解物、これらのゼ ラチンの酵素分解物を用いてもよい。

## [0077]

また、前記保護コロイドは、単一の組成である必要はな く、各種バインダを混合してもよい。具体的には、例え ば、上記ゼラチンと他の高分子とのグラフトポリマーを 30 用いることができる。

#### [0078]

保護コロイドは、原料溶液の一つ以上に添加することが できる。原料溶液の全てに添加してもよい。保護コロイ ドの存在下で、蛍光体前駆体を形成することにより、蛍 光体前駆体同士が凝集するのを防ぎ、蛍光体前駆体を十 分小さくすることができる。それにより、焼成後の蛍光 体をより微粒子で、粒径分布が狭く、発光特性を良好に するなど、蛍光体の種々の特性を向上することができ る。なお、保護コロイドの存在下で反応を行う場合に は、蛍光体前駆体の粒径分布の制御や副塩等の不純物排 除に十分配慮することが必要である。

#### [0079]

蛍光体前駆体形成工程にて蛍光体前駆体を合成した後、 必要に応じて、ろ過、蒸発乾固、遠心分離等の方法で蛍 光体前駆体を回収し、その後に好ましくは洗浄を行う。 また、乾燥工程や焼成工程に先立って脱塩工程を経るこ とにより、蛍光体前駆体から副塩などの不純物を取り除 くことが好ましい。

析法、イオン交換樹脂を用いた方法、ヌーデル水洗法な どを適用することができる。

#### [0080]

脱塩工程を行うことにより、前駆体脱塩後の電気伝導度 が 0. 01~20 m S/c mの範囲とすることが好まし く、更に好ましくは $0.01 \sim 10 \, \text{mS} / \text{cm}$ であり、 特に好ましくは0.01~5mS/cmである。

0.01mS/cm未満の電気伝導度にすると生産性が 低くなる。また、20mS/cmを超えると副塩や不純 物が充分に除去できていない為に粒子の粗大化や粒子径 分布が広くなり、発光強度が劣化する。

上記の電気伝導度の測定方法はどのような方法を用いる ことも可能であるが、市販の電気伝導度測定器を使用す ればよい。

## [0081]

本発明においては、洗浄後又は脱塩工程後等に、乾燥工 程を行う。蛍光体前駆体の乾燥方法は特に限定されるも のではなく、真空乾燥、気流乾燥、流動層乾燥、噴霧乾 燥等、あらゆる方法を用いることができる。

## [0082]

乾燥温度は限定されないが、使用した溶媒が気化する温 度付近以上の温度であることが好ましく、具体的には5 0~300℃の範囲であることが好ましい。乾燥温度が 高い場合は乾燥と同時に焼成が施されることがあり、後 述の焼成工程を行わなくとも蛍光体が得られる場合があ る。

#### [0083]

焼成工程では、いかなる方法を用いてもよく、焼成温度 や時間は適宜調整すればよい。例えば、蛍光体前駆体を アルミナボートに充填し、所定のガス雰囲気中で所定の 温度で焼成することで所望の蛍光体を得ることができ る。ガス雰囲気としては、作製する蛍光体にあわせて、 還元雰囲気下、酸化雰囲気下、又は硫化物存在下、不活 性ガス等の条件を適宜選択すればよい。

## [0084]

好ましい焼成条件の例としては、各種雰囲気中で600 ℃~1800℃の間で適当な時間焼成することである。 また、有機物を除去するために、大気中、800℃程度 で焼成を行い、その後、焼成条件を変更して本焼成を行 40 うという方法も有効である。

## [0085]

焼成装置(焼成容器)は現在知られているあらゆる装置 を使用することができる。例えば箱型炉、坩堝炉、円柱 管型、ボート型、ロータリーキルン等が好ましく用いら れる。雰囲気も前駆体組成に合わせて酸化性、還元性、 不活性ガス等を用いることができる。

## [0086]

また、焼成時には必要に応じて焼結防止剤を添加しても よい。焼結防止剤を添加する場合には、蛍光体前駆体形 脱塩工程としては、各種膜分離法、凝集沈降法、電気透 50 成時にスラリーとして添加してもよいし、粉状のものを

17

乾燥済前駆体と混合して焼成してもよい。

焼結防止剤は特に限定されるものではなく、蛍光体の種類、焼成条件によって適宜選択される。例えば、蛍光体の焼成温度域によって800  $^{\circ}$ 以下での焼成には $^{\circ}$ 100  $^{\circ}$ 2 等の金属酸化物が使用され、 $^{\circ}$ 100  $^{\circ}$ 0  $^{\circ}$ 1  $^{\circ}$ 2  $^{\circ}$ 3 が、 $^{\circ}$ 3 が、 $^{\circ}$ 4 んぞれがましく使用される。

更に、焼成後、必要に応じて還元処理又は酸化処理等を 施しても良い。

#### [0087]

焼成工程後、冷却工程、表面処理工程、分散工程等の諸 工程を施してもよく、分級してもよい。

## [0088]

冷却工程では、焼成工程で得られた焼成物を冷却する処理を行う。このとき、該焼成物を前記焼成装置に充填したまま冷却することができる。

冷却処理は特に限定されないが、公知の冷却方法より適 宜選択することができ、例えば、放置により温度を低下 させる方法でも、冷却機を用いて温度制御しながら強制 的に温度低下させる等の方法の何れであってもよい。

## [0089]

本発明で製造される蛍光体は、種々の目的で吸着・被覆等の表面処理を施すことができる。どの時点で表面処理を施すかはその目的によって異なり、適宜適切に選択するとその効果がより顕著になる。例えば、後述するように蛍光体ペーストを調整する際に、蛍光体の分散性を良好にするために表面処理を行うと好ましい。

#### [0090]

次に、上記で得られた蛍光体を用いて蛍光体層を形成する方法を説明する。

蛍光体層の形成に当たっては、蛍光体をバインダ、溶剤、分散剤などの混合物に分散し、適度な粘度に調整された蛍光体ペーストを放電セルに塗布又は充填し、その後焼成することにより隔壁側面及び底面に蛍光体層を形成する。蛍光体ペースト中の蛍光体の含有量としては30質量%~60質量%の範囲にするのが好ましい。

#### [0091]

蛍光体ペースト中の蛍光体と非揮発成分との割合を変化することによって、蛍光体層中の蛍光体の充填率を制御することができる。なお、ここで言う非揮発成分とは、蛍光体ペーストから蛍光体及び溶剤を除いたその他の成分である。

#### [0092]

ペースト中の蛍光体の分散性を向上させるために、蛍光体の表面に酸化物やフッ化物等を付着あるいはコーティングする等の表面処理を施すと好ましい。このような酸化物としては、例えば、酸化マグネシウム(MgO)、アルミニウム酸化物(Al2O3)、酸化珪素(SiO2)、酸化インジウム(InO3)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化イットリウム(Y2O3)が挙げられる。こ

の中で、SiO2は負に帯電する酸化物として知られ、一方、ZnO、Al2O3、Y2O3は正に帯電する酸化物として知られており、特にこれらの酸化物を付着あるいはコーティングさせることは有効である。

## [0093]

以下、蛍光体と混合するバインダ、溶剤、分散剤等について説明する。

蛍光体を良好に分散させるのに適したバインダとしては、エチルセルロースあるいはポリエチレンオキサイド (エチレンオキサイドのポリマ) が挙げられ、特に、エトキシ基 (-OC2H5) の含有率が49~54%のエチルセルロースを用いるのが好ましい。また、バインダとして感光性樹脂を用いることも可能である。バインダの含有量としては0.15質量%~10質量%の範囲内が好ましい。なお、隔壁間に塗布される蛍光体ペーストの形状を整えるため、バインダの含有量は、ペースト粘度が高くなり過ぎない範囲内で多めに設定するのが好ましい。

## [0094]

20 溶剤としては、水酸基(OH基)を有する有機溶剤を混合したものを用いるのが好ましく、その有機溶剤の具体例としては、ターピネオール(C10H18O)、プチルカルビトールアセテート、ペンタンジオール(2,2,4ートリメチルペンタンジオールモノイソプチレート)、ジペンテン(Dipentene、別名しimonen)、プチルカルビトール等が挙げられる。これらの有機溶剤を混合した混合溶剤は、上記のバインダを溶解させる溶解性に優れており、蛍光体ペーストの分散性が良好になり好ましい。このような混合溶剤としては、30 例えば、ターピオネールとペンタジオールの1:1混合液等が挙げられる。

## [0095]

蛍光体ペースト中の蛍光体の分散安定性を向上させるために、分散剤として、界面活性剤を添加すると好ましい。蛍光体ペースト中の界面活性剤の含有量としては、分散安定性の向上効果あるいは後述する除電効果等を効果的に得る観点から、0.05質量%~0.3質量%が好ましい。

#### [0096]

7 界面活性剤の具体例としては、(a)アニオン性界面活性剤、(b)カチオン性界面活性剤、(c)ノニオン性界面活性剤を用いることができ、それぞれ具体的には下記のようなものがある。

(a) アニオン性界面活性剤としては、脂肪酸塩、アルキル硫酸、エステル塩、アルキルベンゼンスルフォン酸塩、アルキルスルホコハク酸塩、ナフタレンスルフォン酸ポリカルボン酸高分子等が挙げられる。

(b) カチオン性界面活性剤としては、アルキルアミン塩、第4級アンモニウム塩、アルキルベタイン、アミン50 オキサイド等が挙げられる。

(c) ノニオン性界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン誘導体、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルアミン等が挙げられる。

## [0097]

更に、蛍光体ペーストに除電物質を添加すると好ましい。上記挙げた界面活性剤は、一般的に蛍光体ペーストの帯電を防止する除電作用も有しており、除電物質に該当するものが多い。但し、蛍光体、バインダ、溶剤の種類によって除電作用も異なるので、色々な種類の界面活性剤について試験を行って、結果の良好なものを選択するのが好ましい。

## [0098]

除電物質としては、界面活性剤の他に、導電性の材料からなる微粒子も挙げることができる。導電性微粒子としては、カーボンブラックをはじめとするカーボン微粉末、グラファイトの微粉末、A1、Fe、Mg、Si、Cu、Sn、Agといった金属の微粉末、並びにこれらの金属酸化物からなる微粉末が挙げられる。このような導電性微粒子の添加量は、蛍光体ペーストに対して0.05~1.0質量%の範囲とするのが好ましい。

## [0099]

蛍光体ペーストに除電物質を添加することによって蛍光体ペーストの帯電により、例えば、パネル中央部のデータ電極の切れ目における蛍光体層の盛り上がりや、セル内に塗布される蛍光体ペーストの量や溝への付着状態に若干のばらつきが生じる等の蛍光体層の形成不良を防ぎ、セル毎に均質な蛍光体層を形成することができる。

#### [0100]

なお、上記のように除電物質として界面活性剤やカーボ 30 ン微粉末を用いた場合には、蛍光体ペーストに含まれている溶剤やバインダを除去する蛍光体焼成工程において除電物質も蒸発あるいは焼失されるので、焼成後の蛍光体層中には除電物質が残存しない。従って、蛍光体層中に除電物質が残存することによってPDPの駆動(発光動作)に支障が生じる可能性も無い。

## [0101]

上記が混合された蛍光体ペーストの粘度(25℃でせん 断速度が100sec<sup>-1</sup>における粘度)は、2Pa・ s以下、好ましくは0.01Pa・s~0.5Pa・s の範囲内に調整されると好ましい。

## [01.02]

蛍光体を上記各種混合物に分散する際には、例えば高速 攪拌型のインペラー型の分散機、コロイドミル、ローラーミル、ボールミル、振動ボールミル、アトライタミル、遊星ボールミル、サンドミルなど媒体メディアを装置内で運動させてその衝突(crush)及び剪断力の両方により微粒化するもの、又はカッターミル、ハンマーミル、ジェットミル等の乾式型分散機、超音波分散機、高圧ホモジナイザー等を用いることができる。

## [0103]

また、蛍光体ペースト調整時には、蛍光体の輝度等の諸特性の劣化を防止する観点から、分散開始から終了までの該分散物温度が70℃を超えないように制御しながら分散処理を施すことが好ましく、50℃を超えないように制御しながら分散処理を施すことが更に好ましい。

## [0104]

上記のように調整した蛍光体ペーストを放電セルに塗布 又は充填する際には、スクリーン印刷法、フォトレジス トフィルム法、インクジェット法など種々の方法で行う ことができる。

## [0105]

特に、インクジェット法は、隔壁のピッチが狭く、放電セルが微細に形成されている場合であっても、隔壁間に低コストで容易に精度良く均一に蛍光体ペーストを塗布又は充填できるので好ましい。本発明においては、1.0μm以下の液相合成法により製造された微粒の蛍光体を使用しているので、インクジェット法を適用してもノズルの目づまりや吐出不良、蛍光体の沈殿が抑制され、20 精度良く均一に薄い蛍光体層を形成することができる。

## [0106]

蛍光体ペーストを塗布又は充填後、乾燥又は焼成することにより有機成分等が除去され、隔壁側面や放電セル底面に付着した蛍光体層が形成される。このとき、蛍光体層で被覆可能な隔壁側面及び放電セル底面を蛍光体層被覆可能面とするとき、隔壁側面や放電セル底面に付着する蛍光体量(蛍光体付量)は、蛍光体層被覆可能面の単位面積当たりにつき、20g/m²以上、100g/m²以下であることが好ましい。

## [0107]

## 【実施例】

以下、実施例1~3を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

## [0108]

## [実施例1]

実施例1では、平均粒径が異なる蛍光体を用いて放電セル中の蛍光体層が占める割合を30%にしたPDPを製造し、蛍光体の粒径と輝度劣化について評価した。まず、蛍光体の製造について説明する。

## 0 [0109]

- 1. 青色発光蛍光体 (BaMgAlıoOı7: Eu 2+) 製造
- (1) 青色発光蛍光体B-1 (平均粒径0. 8μm)の 製造

まず、ゼラチン(平均分子量約1万)9gを純水300gに溶解してA液を調整した。同時に、硝酸バリウム1.76gと硝酸マグネシウム6水和物1.92gと硝酸アルミニウム9水和物28.13gと硝酸ユーロピウム6水和物0.33gを純水136.48gに溶解して50B液を調整した。また、アンモニア水(28%)23.

33gを純水124.07gに混合してC液を調整した。

21

## [0110]

次に、A液を攪拌しながら、ローラーポンプを使ってB液とC液を5cc/minの添加速度で、A液表面にダブルジェットで同時に添加した。

B液、C液の添加終了後、吸引濾過により固液分離を行いながら、純水を用いて十分に洗浄を行った。次いで、100℃で12時間乾燥を行い、乾燥済み前駆体を得た。

## [0111]

得られた乾燥済み前駆体を600℃で1時間、大気中で焼成して、前駆体からゼラチン等の残留有機物を除去した。その後、引き続き、1600℃で3時間、窒素95%、水素5%の還元雰囲気中で焼成して平均粒径が0.8μmの青色発光蛍光体B-1を得た。

## [0112]

(2) 青色発光蛍光体(平均粒径 0. 4 μm) B – 2 の 製造

まず、ゼラチン(平均分子量約1万)15gを純水300gに溶解してA液を調整した。同時に、硝酸バリウム3.53gと硝酸マグネシウム6水和物3.85gと硝酸アルミニウム9水和物56.27gと硝酸ユーロピウム6水和物0.67gを純水122.97gに溶解してB液を調整した。また、アンモニア水(28%)46.67gを純水98.15gに混合してC液を調整した。【0113】

次に、A液を攪拌しながら、ローラーポンプを使ってB液とC液を10cc/minの添加速度で、A液表面にダブルジェットで同時に添加した。

B液、C液の添加終了後、上記の(1)と同様に、固液 分離、洗浄、乾燥、焼成等を行い、平均粒径が0.4μ mの青色発光蛍光体B-2を製造した。

## [0114]

- 2. 緑色発光蛍光体(Z n 2 S i O 4 : M n <sup>2 +</sup>)の製造
- (1)緑色発光蛍光体(平均粒径0.7μm)G-1の 製造

まず、二酸化ケイ素 (日本アエロジル株式会社製AER OSIL130、BET比表面積130m²/g) 4. 51gを純水297.95gに混合してA液を調整した。同時に、硝酸亜鉛6水和物42.39gと硝酸マンガン6水和物2.15gを純水126.84gに溶解してB液を調整した。そして、アンモニア水 (28%) 21.90gを純水125.67gに混合してC液を調整した。

## [0115]

次に、A液を攪拌しながら、ローラーポンプを使ってB液とC液を10cc/minの添加速度でA液表面にダブルジェットで同時添加した。B液、C液の添加終了

後、吸引濾過により固液分離を行いながら、純水を用いて十分に洗浄を行った。次いで、100℃で12時間乾燥を行い、乾燥済み前駆体を得た。

22

得られた前駆体を窒素100%の雰囲気中で、1200 ℃、3時間焼成して平均粒径が0.7μmの緑色発光蛍 光体G-1を得た。

## [0116]

(2) 緑色発光蛍光体(平均粒径 0. 4 μ m) G – 2の 製造

 上記(1)において、コロイダルシリカ(クラリアント 社製KLEBOSOL30R25、30wt%)15. 02gを純水287.38gに混合したものをA液として用いる以外は、上記の(1)と同様にして平均粒径が0.4μmの緑色発光蛍光体G-2を製造した。

## [0117]

3. 赤色発光蛍光体 ((Y, Gd) BO3: Eu<sup>3+)</sup> R-1の製造

(1)赤色発光蛍光体(平均粒径0.7μm)まず、ゼラチン(平均分子量1万)9gを純水300g
20 に溶解してA液を調整した。同時に、硝酸イットリウム6水和物13.8gと硝酸ガドリニウム9.20gと硝酸ユーロピウム6水和物1.30gを純水に溶解してB液150mlを調整した。さらに、ほう酸(H3BO3)3.60gを純水に溶解してC液150mlを調整した。

#### [0.118]

次に、A液を攪拌しながらローラーポンプを使ってB液とC液を10cc/minの添加速度でA液表面にダブルジェットで同時添加した。B液、C液の添加終了後、吸引濾過により固液分離を行いながら、純水を用いて十分に洗浄を行った。次いで、100℃で12時間乾燥を行い、乾燥済み前駆体を得た。

得られた前駆体を1400℃で3時間、大気雰囲気中で 焼成して、平均粒径が0.4μmの赤色発光蛍光体Rー 1を得た。

#### [0119]

(2) 赤色蛍光体(平均粒径0.3μm) R-2の製造まず、ゼラチン(平均分子量約1万)15gを純水300gに溶解してA液を調整した。硝酸イットリウム6水40和物26.76gと硝酸ガドリニウム18.40gと硝酸ユーロピウム6水和物2.60gを純水に溶解してB液150mlを調整した。さらに、ほう酸7.20gを純水に溶解してC液150mlを調整した。

## [0120]

次に、A液を攪拌しながら、ローラーポンプを使ってB液とC液を30cc/minの添加速度でA液表面にダブルジェットで同時添加した。

B液、C液の添加終了後、上記(1)と同様に、固液分離、洗浄、乾燥、焼成等を行い、平均粒径が0.3μm 50 の赤色発光蛍光体R-2を製造した。

## [0121]

## 4. 蛍光体ペーストの調整

上記1で製造した各色発光蛍光体B-1、B-2、G-1、G-2、R-1、R-2を用いてそれぞれ蛍光体ペーストを調整した。

23

調整の際には、各色発光蛍光体B-1、B-2、G-1、G-2、R-1、R-2の固形分濃度が40質量%となるようにして、エチルセルロース、ポリオキシレンアルキルエーテル、ターピネオール及びペンタジオールの1:1混合液と共にそれぞれ混合した。得られた各混 10合物を、後述するPDPのセル内に塗布する蛍光体ペーストBP-1、BP-2、GP-1、GP-2、RP-1、RP-2とした。

## [0122]

## 5. PDPの製造

## (1) PDP1-1の製造

上記で調整した青色発光蛍光体ペーストBP-1,緑色発光蛍光体ペーストGP-1、赤色発光蛍光体ペーストRP-1を用いて、図1に示す42インチのPDPを以下のように製造した。

#### [0123]

まず、前面板 1 0 となるガラス基板上に、走査電極 1 1 a と維持電極 1 1 b とを径が 5 0  $\mu$  mのノズルを用いてインクジェット法により形成した。このとき、ノズル先端と前面板との距離を 1 mmに保った状態で、ノズル先端を前面板 1 0 上の所定の位置を走査しながら電極材インキを吐出して、電極幅 6 0  $\mu$  mの走査電極 1 1 a と維持電極 1 1 b をそれぞれ形成した。

次に、前面板10上に、前記電極11を介して低融点ガラスを印刷し、これを500~600℃で焼成することにより誘電体層12を形成し、さらにこの上に、MgOを電子ビーム蒸着して保護膜13を形成した。

#### [0124]

一方、背面板 2 0 となるガラス基板上に、データ電極 2 1 を形成した。データ電極 2 1 も、上記と同様に、径が 5 0  $\mu$  mのノズルを用いて、背面板 2 0 との距離を 1 m mに保った上で、所定の位置を走査させながら、 6 0  $\mu$  m幅のものを形成した。次に、このデータ電極の両側方に位置するように、低融点ガラスを用いてストライプ状の隔壁 3 0 を形成した。隔壁 3 0 同士の間隔(ピッチ)は 0 . 3 6 mmに、隔壁 3 0 の高さは 0 . 1 5 mmとした。

#### [0125]

さらに、前記隔壁30により仕切られたセル31の内側に面する底面31aと前記隔壁30の側面30aとに、上記2で調整した各色に発光する蛍光体ペーストBPー1、GP-1、RP-1を隣り合うセルに一色ずつ規則正しい順序で塗布した。このとき、セル31の容積に対して焼成後の蛍光体層が占める体積の割合が30%になるように、蛍光体ペーストの量を調整して塗布した。

## [0126]

そして、前記電極11、21等が配置された前面板10と上記背面板20とを、それぞれの電極配置面が向き合うように位置合わせし、隔壁30により約1mmのギャップを保った状態で、その周辺をシールガラスにより封止する。そして、前記基板10、20間に、放電により紫外線を発生するキセノン(Xe)と主放電ガスのネオン(Ne)とを混合したガスを封入して気密密閉した。なお、キセノンとネオンの混合体積比は、1:9とし、封入圧力は66.7mPaとした。その後、エージングを行い、PDP1-1とした。

#### [0127]

#### (2) PDP1-2の製造

上記の5 (1) において、青色発光蛍光体ペーストBP-2, 緑色発光蛍光体ペーストGP-2、赤色発光蛍光体ペーストRP-2を用いた以外は、PDP1-1と同様にPDP1-2を製造した。

#### [0128]

#### 〔比較例1〕

20 上記のPDP1-1、PDP1-2と比較するために、 固相合成法により蛍光体を製造して、この蛍光体を用い てPDPを製造した。

まず、各色の蛍光体の製造方法について説明する。

#### [0129]

## 1. 蛍光体の製造

(1) 青色発光蛍光体 (BaMgAl10O17: Eu<sup>2+</sup>) B-3の製造

原料として、炭酸バリウム( $BaCO_3$ )、炭酸マグネシウム( $MgCO_3$ )、酸化アルミニウム( $\alpha-Al_2O_3$ )をモル比で1:1:5となるように配合して混合物を作製する。次に、この混合物に対して、所定量の酸化ユーロピウム( $Eu2O_3$ )を添加する。そして、適量のフラックス( $AlF_2$ 、 $BaCl_2$ )と共にボールミルで混合し、1、600℃で3時間、窒素95%、水素5%の還元雰囲気中で焼成して蛍光体を得た。得られた蛍光体を分級し、平均粒径 $1.8\mu$ mのものを青色発光蛍光体G-3とした。

## [0130]

(2) 緑色発光蛍光体 (ZnSiO4:Mn) G-3の 製造

原料として、酸化亜鉛(2 n O)、二酸化ケイ素(S i O 2)をモル比で 2:1になるように配合して混合物を作製する。次に、この混合物に対して、所定量の酸化マンガン(M n 2 O 3)を添加し、ボールミルで混合後、窒素 1 0 %の雰囲気中で 1, 2 0 0 ℃で 3 時間焼成して蛍光体を得た。得られた蛍光体を分級して平均粒径 1.8 μ m のものを緑色発光蛍光体 G − 3 とした。

#### [0131]

(3) 赤色発光蛍光体 ((Y, Gd) BO3: E u<sup>3+</sup>) R-3の製造

50

原料として、酸化イットリウム(Y2O3)と酸化ガド リニウム (Gd2O3) とほう酸 (H3BO3) とを、 Y、G d、Bの原子比が0.60:0.40:1.0と なるように配合して混合物を作製した。次に、この混合 物に対して、所定量の酸化ユーロピウム (Eu2〇3) を添加する。適量のフラックスと共にボールミルで混合 し、1400℃で3時間、大気雰囲気中で焼成して蛍光 体を得た。得られた蛍光体を分級して、平均粒径1.8 μmのものを赤色発光蛍光体R-3とした。

25

## [0132]

## 2. 蛍光体ペーストの調整

上記で得た蛍光体B-3、G-3、R-3を用いた以外 は、実施例1の2と同様に各色発光蛍光体ペーストBP -3、GP-3、RP-3をそれぞれ調整した。

## [0133]

3. PDPの製造

実施例1の5(1)において、青色発光蛍光体ペースト\*

\*BP-3、緑色発光蛍光体ペーストGP-3、赤色発光 蛍光体ペーストRP-3を用いた以外は、実施例1の5 と同様にPDPを製造した。なお、使用した蛍光体ペー ストの量は、放電セルの容積に対して、焼成後の蛍光体 層が占める体積の割合が30%になるように調整した。 [0134]

## [評価1]

上記で製造したPDP1-1、PDP1-2と比較例1 で製造したPDPについて、まず、初期パネル輝度が 1,000cd/m²になるような放電維持電圧(周波 数30Hz)を24時間連続して印加した。その後、2 4時間電圧印加後のパネル輝度を測定し、下記式に従っ て輝度劣化率を求めた。結果を表1に示す。 輝度劣化率= (24時間電圧印加後の輝度-1,000

 $c d/m^2) / 1$ , 000  $c d/m^2 \times 100$ 

## 【表 1】

	使用し	た蛍光体 (μm)	の粒径	蛍光体層の占める 割合(%)	輝度劣化率(%)	
	青	緑	赤	割合 (%)		
PDP1-1	0.8	. 0. 7	0. 7	30	-1. 5	
PDP1-2	0. 4	0. 4	0. 3	30	-1.1	
比較例1	1.8	1. 8	1.8	30	-9. 7	

## [0135]

表1から明らかなように、比較例1の輝度劣化率がー 9. 7%であるのに対して、PDP1-1の輝度劣化率 は-1.5%、PDP1-2の輝度劣化率は-1.1% と、比較例1に対して本発明のPDPの輝度劣化率は低 く、24時間継続して電圧を印加しても、初期パネル輝 度とほぼ同程度の輝度を維持することができている。

#### [0136]

これは、以下の理由によると考えられる。 まず、PDP1-1では、平均粒径が0.8μm又は 0. 7 u m の 蛍光体を使用し、PDP1-2では平均粒 40 径が0.4μm又は0.3μmの蛍光体を使用している のに対して、比較例1では平均粒径が1.8 µmの蛍光 体を使用している。放電セル内で発生する紫外線は、蛍 光体の表層付近にしか進入しないため、蛍光体を微粒化 することにより、蛍光体粒子体積に占める発光に寄与す る体積の割合を増加することができる。これにより、同 じ電圧を印加したときの、PDPの輝度を向上すること ができる。このため、1,000cd/m2の初期パネ ル輝度を達成するために必要な電圧を、比較例に対して PDP1-1、PDP1-2では低くすることができ

る。それにより、PDP1-1、PDP1-2は、比較 例1に対して放電セル中で生じるイオン濃度を低減する ことができ、蛍光体をイオン衝撃から守ることができ、 蛍光体の劣化を防止することができる。

## [0137]

さらに、PDP1-1及びPDP1-2で使用した蛍光 体は液相合成法により製造したものである。これに対し て比較例1で使用した蛍光体は固相合成法により製造し たものである。液相合成法では、上記のように、保護コ ロイドの添加量や反応液の添加速度等を変化させること によって、粒径を微粒に製造することができ、蛍光体を 機械的に粉砕するような工程は含まない。一方、固相合・ 成法では、蛍光体の合成時には、ボールミルで混合する 工程がある。このとき、蛍光体は粉砕され、応力が加え られることにより、結晶格子中に格子欠陥が生じる可能 性が高い。このため、固相合成法により得た蛍光体は、 プラズマ放電時に、イオン衝撃を受けると、劣化しやす い。一方、液相合成法ではそのような応力は一切加えら れていないので、結晶格子中に格子欠陥等が生じる可能 性は低い。

#### 50 [0138]

以上より、PDP1-1、PDP1-2は、比較例1に 対して、放電維持電圧を低くすることができ、さらにP DP1-1、PDP1-2は、比較例1に対して劣化し にくい蛍光体を使用しているため、表1に示すように、 PDP1-1及びPDP1-2の輝度劣化率は、比較例 1に対して低くなると考えられる。

27

## [0139]

## 〔実施例2〕

次に、実施例2について説明する。実施例2では、実施 例1で製造した蛍光体B-1、G-1、R-1を用い て、放電セル中に占める蛍光体層の体積の割合が異なる PDPを製造し、輝度劣化率について評価した。 まず、PDP2-1の製造について説明する。.

## $\{0140\}$

## 1. PDP2-1の製造

実施例1の5(1)において、青色蛍光体ペーストBP -1、緑色蛍光体ペーストGP-1、赤色蛍光体ペース トRP-1の量を放電セル31の容積に対して、焼成後 の蛍光体層35が占める体積の割合が15%になるよう DP2-1を製造した。

## [0141]

#### 2. PDP2-2の製造

\*実施例1の5 (1) において、青色蛍光体ペーストBP -1、緑色蛍光体ペーストGP-1、赤色蛍光体ペース トRP-1の量を、放電セル31の容積に対して、焼成 後の蛍光体層35が占める体積の割合が35%になるよ うに調整した以外は、実施例1の5 (1)と同様にして PDP2-2を製造した。

## [0142]

#### [比較例2]

## (1) 蛍光体ペーストの調整

実施例1の5(1)において、青色蛍光体ペーストBP -1、緑色蛍光体ペーストGP-1、赤色蛍光体ペース トRP-1の量を放電セル31の容積に対して、焼成後 の蛍光体層35が占める体積の割合が60%になるよう に調整した以外は、実施例1の5(1)と同様にしてP DPを製造して、比較例2とした。

## [0143]

#### 〔評価2〕

上記で製造したPDP2-1、PDP2-2と比較例2 で製造したPDPについて、評価1と同様に、初期パネ に調整した以外は、実施例 1 の 5 (1) と同様にして P 20 ル輝度が 1, 0 0 0 c d d d d d d d d圧 (周波数30Hz) を24時間連続して印加して、輝 度劣化率を評価した。結果を表2に示す。

#### 【表 2 】

	使用し	た蛍光体 (μm)	の粒径	蛍光体層の占める	輝度劣化率(%)	
	青	緑	赤	割合 (%)		
PDP2-1	0.8	0. 7	0. 7	15	-1.8	
PDP2-2	0.8	0. 7	0. 7	35	-0. 5	
比較例 2	0.8	0. 7	0. 7	60	-7. 8	

## [0144]

表2から明らかなように、比較例2の輝度劣化率が一 7. 8%であるのに対して、PDP2-1の輝度劣化率 は-1.8%、PDP2-2の輝度劣化率は-0.5% と、比較例1に対して本発明のPDPの輝度劣化率は低 40 く、24時間継続して放電維持電圧を印加しても、初期 パネル輝度とほぼ同程度の輝度を維持することができて いる。

## [0145]

これは、以下の理由によると考えられる。

まず、比較例2では、放電セル中に蛍光体層が占める割 合が60%と非常に高く、放電空間が40%となる。こ れに対して、PDP2-1では放電セル中に蛍光体層が 占める割合が15%であり、放電空間は85%も確保さ れている。PDP1-2では、放電セル中に蛍光体層が 50

占める割合は35%であり、放電空間は65%確保され ている。比較例2では、使用している蛍光体量は、PD P2-1、PDP2-2と比べると多くなるが、放電空 間が狭くなるため、蛍光体を励起するために十分な紫外 線を発生することができず、輝度が低下する。この輝度 低下を補うためには、高電圧を印加しなければならな 1,0

#### [0146]

一方、PDP2-1、PDP2-2では、比較例2に比 べると蛍光体付量は少ないが、放電空間が十分に確保さ れているため、輝度が高く、そのため、初期パネル輝度 を達成するための電圧も、比較例2に比べて、小さくす ることができる。よって、比較例2に対して、PDP2 -1、PDP2-2では、放電セル中のイオン濃度を低 減することができ、これにより、蛍光体がイオン衝撃を

受けにくくすることができる。このため、表2に示すよ うに、24時間連続して電圧を印加しても、輝度劣化を 低く抑えることができる。

## [0147]

## 〔実施例3〕

次に、実施例3について説明する。実施例3では、実施 例1で製造した蛍光体B-1、G-1、R-1を用い て、蛍光体の充填率が異なるPDPを製造し、輝度劣化 について評価した。

まず、PDP3-1の製造について説明する。

## [0148]

- PDP3-1の製造
- (1) 蛍光体ペーストの調整

実施例1の4において、各色発光蛍光体B-1、G-1、R-1の固形分濃度が25質量%となるようにした 以外は、実施例1の4と同様にして各色発光蛍光体ペー ストBP-11、GP-11、RP-11を調整した。 [0149]

#### (2) PDPの製造

体ペーストBP-11、緑色蛍光体ペーストGP-1 . 1、赤色蛍光体ペーストRP-11の量を放電セル31 の容積に対して、焼成後の蛍光体層35が占める体積の 割合が15%になるように調整した以外は、実施例1の 5 (1) と同様にしてPDP3-1を製造した。また、 このときの蛍光体充填率は34.5%であった。

#### [0150]

- 2. PDP3-2の製造
- (1) 蛍光体ペーストの調整

実施例1の4において、各色発光蛍光体B-1、G-1、R−1の固形分濃度が50質量%となるようにした 以外は、実施例1の4と同様にして各色発光蛍光体ペー ストBP-12、GP-12、RP-12を調整した。

#### [0151]

#### \* (2) PDPの製造

実施例1の5(1)において、上記で調整した青色蛍光 体ペーストBP-12、緑色蛍光体ペーストGP-1 2、赤色蛍光体ペーストRP-12の量を放電セル31 の容積に対して、焼成後の蛍光体層35が占める体積の 割合が15%になるように調整した以外は、実施例1の 5 (1) と同様にしてPDP3-2を製造した。また、 このときの蛍光体充填率は69.0%であった。

## [0152]

10 〔比較例 3 〕

## (1) 蛍光体ペーストの調整

実施例1の4において、各色発光蛍光体B-1、G-1、R-1の固形分濃度が7.5質量%となるようにし た以外は、実施例1の4と同様にして各色発光蛍光体ペ ーストBP-13、GP-13、RP-13を調整し た。

## [0153]

## (2) PDPの製造

実施例1の5(1)において、上記で調整した青色蛍光 実施例1の5 (1) において、上記で調整した青色蛍光 20 体ペーストBP-13、緑色蛍光体ペーストGP-1 3、赤色蛍光体ペーストRP-13の量を放電セル31 の容積に対して、焼成後の蛍光体層35が占める体積の 割合が50%になるように調整した以外は、実施例1の 5 (1) と同様にしてPDPを製造して、比較例3とし た。また、このときの蛍光体充填率は10.4%であっ

## [0154]

#### 〔評価3〕

上記で製造したPDP3-1、PDP3-2と、比較例 30 3で製造したPDPについて、評価1と同様に、初期パ ネル輝度が1.000cd/m2になるような放電維持 電圧 (周波数30Hz)を24時間連続して印加して、 輝度劣化率を評価した。結果を表3に示す。

## 【表3】

*	使用し	た蛍光体 (μm)	の粒径	蛍光体層の 占める割合 (%)	蛍光体 充填率 (%)	輝度劣化率 (%)
	青	緑	赤			
PDP3-1	0.8	0. 7	0. 7	15	34. 5	-2. 3
PDP3-2	0.8	0.7	0. 7	15	69. 0	-1. 0
比較例3	0.8	0. 7	0. 7	50	10. 4	-8. 4

## [0155]

表3から明らかなように、比較例3の輝度劣化率が-8. 4%であるのに対して、PDP3-1では-2. 3 %、PDP3-2では-1.0%と低い値を示し、24 時間継続して電圧を印加しても、初期パネル輝度とほぼ 50 50%と高い。このため、比較例3では放電空間が放電

同程度の輝度を維持することができている。 これは、以下の理由によると考えられる。

## [0156]

まず、比較例3の放電セル中に蛍光体層の占める割合が

セルに対して50%となっている。一方、PDP3-1、PDP3-2では15%であり、放電空間が85% 確保されている。

さらに、比較例3では、蛍光体層が占める割合が高いに も関わらず、PDP3-1、PDP3-2に比べると蛍 光体の充填率が低い。比較例3の蛍光体充填率は10. 4%であり、放電セル中に蛍光体粒子が占める体積の割 合を求めると、5.2%になる。一方、PDP3-1の 蛍光体充填率は、34.5%であり、放電セル中に蛍光 体粒子が占める体積の割合は、5.75%になる。PD 10 定に維持することができる。 P3-2の蛍光体充填率は、69.0%であり、放電セ ル中に蛍光体粒子が占める体積の割合は、10.35% になる。

#### [0157]

このように、比較例3では、放電セル中に蛍光体粒子が 占める体積の割合が少なく、さらに放電空間が小さいた め、1,000cd/m2の初期パネル輝度を達成する ために必要な印加電圧も高くなる。一方、PDP3-1 では、放電セル中に蛍光体粒子が占める体積の割合が 5. 12%と比較例3と同程度であるが、放電空間の割 20 合が85%と高い。このため、比較例3に対して、放電 維持電圧を低くすることができる。 PDP3-2では、 蛍光体の充填率が高いために、放電空間が85%である ことに加えて、放電セル中に蛍光体粒子が占める体積の 割合が、比較例3とPDP3-1の約2倍となってい る。このため、さらに放電維持電圧を低くすることがで きる。

## [0158]

このため、放電セル中のイオン濃度を、 PDP3-1、 PDP3-2では、比較例3に対して、低くすることが 30 でき、蛍光体をイオン衝撃から守り、蛍光体の劣化を防 止している。このため、表3に得られるように、輝度劣 化率が低く、長時間継続して使用しても輝度をほぼ一定 に維持することができる。

## [0159]

## 【発明の効果】

本発明によれば、平均粒径が0. 01~1. 0μmの極

微粒な蛍光体を用いて蛍光体層を構成し、さらに、蛍光 体層が放電セル中に占める体積の割合を10~40%と することで、放電空間を拡大し、かつ、紫外線を効率よ く受光して発光効率を向上することができる。これによ り、高精細化したPDPであっても、輝度向上すること ができる。このため、従来と同程度の輝度を達成するた めには、放電維持時の印加電圧を低くすることができ、 蛍光体をイオン衝撃による劣化から守ることができる。 したがって、長時間PDPを使用しても、輝度をほぼ一

また、蛍光体層中の蛍光体が占める体積の割合を30~ 80%にすることによっても、同様の効果を得ることが

更に、蛍光体を液相合成法により製造することよって、 結晶中の格子欠陥を防ぎ、劣化しにくい蛍光体とするこ

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るプラズマディスプレイパネルの一 例を示した斜視図である。

【図2】図1に示したプラズマディスプレイパネルに設 けられた電極の配置を示した概略平面図である。

【図3】本発明に係るプラズマディスプレイパネルに設 けられる放電セルの構造の他の例として、格子型のセル 構造を示した概略平面図である。

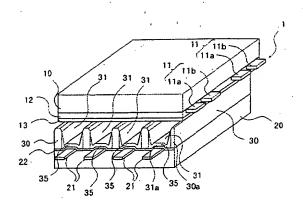
【図4】本発明に係るプラズマディスプレイパネルに設 けられる放電セルの構造の他の例として、ハニカム型の セル構造を示した概略平面図である。

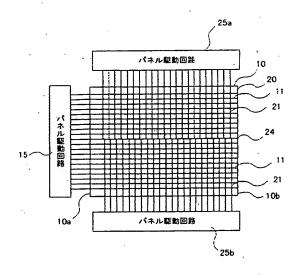
#### 【符号の説明】

- プラズマディスプレイパネル
- 10 前面側基板
- 10a 画像表示面
- 20 背面板側基板、一方の基板
- 30、40、50 隔壁
- 30a 隔壁表面
- 31、41、51 放電セル
- 3 1 a 一方の基板表面
- 35 蛍光体層

[図1]







【図3】

【図4】

